

神山財団 芸術奨学プログラム

2020年 募集要項

神山財団は、2014年より芸術分野の大学院へ通う学生向けの奨学金プログラムを発足しました。これは、当財団の事業内容の1つである「文化の向上・芸術の振興に貢献でき、芸術が本来持つ”癒し”を追究する人材の育成事業」に基づき、次世代の才能溢れる人材を奨学するプログラムです。

1. 応募要件

- ・ 全国の大学院で美術作品を制作している、修士課程1年生であること
- ・ 絵画を制作していること(油画・水彩画・日本画・アクリル画・テンペラ画・フレスコ画・版画など。)
- ・ 将来的に美術を通じて日本社会の発展に貢献する志を持っていること
- ・ 当財団主催の成果展に出展すること
- ・ 奨学生に認定された後、自身のプロフィールに「当財団からの支援経歴」を記載すること
- ・ 2020年4月1日時点で35歳未満であること

2. 募集人数

- ・ 2020年度 20名程度(大学院1年生のみ)を募集対象とする。

3. 本奨学金の目的

美術大学院在学中において絵画の勉学に集中し、将来の糧となる知識と経験を取得できるようサポートする。(絵画の勉学に関わる内容であれば、使用用途に制限は設けない)

4. 給付金額と時期

- ・ 給付金額は年間20万円。年1回の一括支給にて、2年間を限度とする。
※原則、返済の義務はない。(補足事項)を参照
- ・ 奨学金支給開始: 2020年9月頃(当財団が指定する日)

(補足事項)

以下の事項に該当する場合、理事会の決議により奨学金支給を停止および返還を求めることがあります。

- ① 本奨学金の目的以外の用途に使用した場合
- ② 病気その他の事由により大学院在籍の継続が困難になった場合
- ③ 指導教授から就学又は研究の継続に不適合と認められた場合
- ④ 当財団の奨学生としての名誉を傷つけたと認められるような行為をした場合
- ⑤ その他、奨学金受給にふさわしくない奨学生となった場合

5. 応募方法

本募集要項を事前に確認の上、Web でのエントリーフォームに必要事項を記載して送信して下さい。

- ・ ご登録いただいたメールアドレスに「受付番号」(※)が届くのをご確認ください。
※「受付番号」は、その後の応募書類提出の際に必要な大切な ID になりますので控えておいてください。
- ・ 当財団 Web より応募提出書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上、その他必要書類を含め、「神山財団芸術支援プログラム 応募書類受付」宛 (entry_art@kamiyama-f.jp) に、電子メールでご送付ください。これらが書類選考のための書類となります。

6. 提出書類

- ① 履歴書(当財団指定フォーム)
- ② 小論文(当財団指定フォーム/最低 400 字～1,200 字以内)
- ③ 絵画作品 2 点(当財団指定フォーム、画像ファイル)
 - ※ 各作品のコンセプト(主題・属性)を当財団指定フォームに記載すること
 - ※ 自身のポートフォリオを Web に掲載している場合は、その URL も記載すること(任意)紙媒体では受け付けません。
 - ※ 絵画作品の写真を画像ファイルで提出すること
 - ※ 画像ファイルのサイズは、1 点につき 1MB 程度(最大 1.5MB 以内)、形式: jpg、bmp のいずれかにすること
- ④ 成績表(大学 4 年生時の成績表を提出/サイズ: 1MB 以内、形式: PDF にて)

(確認事項)

- ・ 今回の応募にあたって取得した個人情報と作品情報につきましては、当財団の奨学支援にかかわる目的以外に使用することはありません。(支援の一環として開催する合格者 Party の自己紹介用に、作品の写真を用いる可能性があります。)
- ・ 応募提出書類の書き方、その他必要書類の準備については、提出書類一覧の「応募書類を提出するにあたって(ガイド)」を必ずご確認ください。

7. 受付期間

2020 年 5 月 8 日(金)～6 月 18 日(木)17:00

8. 選考方法

応募書類をもとに、選考委員による書類審査を実施いたします。

- ◇ 書類選考の結果通知 : 2020 年 8 月 7 日(金)にメールで通知
合格者には後日、合格証も書面でお送りします。併せ、その後の手続きなどについてご案内いたします。

9. 書類提出先

「神山財団 芸術支援プログラム 応募書類受付」宛

E-mail: entry_art@kamiyama-f.jp

10. 本件に関するお問合せ先

一般財団法人神山財団 事務局

〒225-0003 横浜市青葉区新石川 1-4-2-201

E-mail: info@kamiyama-f.jp

以上

KAMIYAMA

美術系大学院生対象 芸術支援プログラム



● 応募期間 2020年5月8日(金)～6月18日(木) 17:00まで

詳しくは... www.kamiyama-f.jp/art_program/

神山財団 芸術支援プログラム

検索

QRコード



文化の向上・芸術の振興に貢献でき、芸術が本来持つ“癒し”を追究する次世代の才能溢れる人材の育成を目的として、全国の美術大学等で絵画を制作している大学院生を対象に奨学支援するプログラムです。

支援内容

- ◆ 奨学金支給による支援（1年間 20万円、2年間合計40万円を限度とする）
- ◆ 当財団主催の成果展出展資格の付与（奨学金とは別に、出展作品にアワードを設ける予定）

応募概要

応募期間 2020年 5月 8日(金)～6月 18日(木) 17:00 まで

結果発表 2020年 8月 7日(金) *書類選考結果発表・合格者通知

提出書類

- 履歴書（当財団指定フォーム）
- 小論文（当財団指定フォーム／最低 400字～1,200字以内）
- 成績表（大学4年生時の成績表を提出／サイズ：1MB以内 形式：PDF）
- 絵画作品画像 2点（当財団指定フォーム／画像ファイル）
 - ※各作品のコンセプト（主題・属性）を当財団指定フォームに記載すること
 - ※自身のポートフォリオをwebに掲載している場合は、URLも記載すること（任意）
 - ※紙媒体では受け付けません。
 - ※絵画作品の写真を画像ファイルで提出すること
 - ※画像ファイルのサイズは、1点につき 1MB程度（最大 1.5MB以内）
形式：jpg、bmp のいずれかにすること

5/8(金)からエントリー可能になります。

詳しくは神山財団webサイトの芸術支援プログラムをご覧ください。

www.kamiyama-f.jp/art_program/

神山財団 芸術支援プログラム

検索

QRコード



日本の明るい未来のために、才能溢れるみなさんが文化・芸術分野で大いに活躍できるよう、この奨学金制度を活用していただければ幸いです。

神山財団 理事長

神山治貴

(マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社 名誉会長)